

PCT/WG/18/11

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 15 января 2025 года

**Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (PCT)**

**Восемнадцатая сессия**

**Женева, 18–20 февраля 2025 года**

Координация деятельности в области обучения патентных экспертов

*Документ подготовлен Международным бюро*

# Резюме

1. В настоящем документе рассматривается предложение о разработке онлайнового курса совместно с Академией ВОИС для обеспечения базовой подготовки в области патентной экспертизы, в первую очередь для новых или неопытных патентных экспертов в небольших ведомствах. В документе также излагается инициатива запуска небольшого пилотного проекта по созданию платформы для общения патентных экспертов.

# Введение

1. В 2024 году, на своей семнадцатой сессии, Рабочая группа по РСТ провела обсуждения на основе результатов обследования, проведенного Международным бюро с целью координации деятельности в области обучения патентных экспертов для небольших и средних ведомств. Международное бюро также выступило с предложением о разработке вводных материалов по патентной экспертизе для размещения на разрабатываемой в настоящее время платформе для дистанционного обучения и интеграции в структуру платформы электронной площадки для делового общения (см. документ PCT/WG/17/11).
2. Рабочая группа предложила Международному бюро продолжить работу по разработке учебных материалов с заинтересованными ведомствами, принимая во внимание замечания, сформулированные в рамках обследования и в ходе сессии (см. пункты 11 и 12 резюме Председателя, документ PCT/WG/17/21). Ряд делегаций обратился к Международному бюро с просьбой подготовить более подробные планы реализации предложений.

# Базовый курс Академии ВОИС по патентной экспертизе для новых или неопытных патентных экспертов небольших ведомств

1. Как было отмечено на предыдущей сессии Рабочей группы, предоставляемые донорами материалы для дистанционного обучения нередко посвящены специализированным темам и не дают общего предоставления о процедуре патентной экспертизы. Ответы, полученные в ходе упомянутого обследования, и обсуждения в Рабочей группе также подтвердили необходимость обеспечения общей подготовки новых или неопытных экспертов в области основных процедур патентного делопроизводства, например поиска по известному уровню техники и оценки соответствия требованиям патентоспособности, что позволит им подготовиться к прохождению более узконаправленного и углубленного обучения.
2. На основании результатов обследования и индивидуальных бесед с ведомствами Международное бюро установило, что небольшие ведомства часто ищут помощи в том, где и как им следует начинать обучение своих экспертов, особенно когда они внедряют патентную экспертизу по существу в соответствующих юрисдикциях.
3. Другие ведомства предлагают долгосрочные программы по укреплению потенциала в области патентной экспертизы (см. примеры в пункте 11 документа PCT/MIA/21/4 и пункте 16 документа PCT/WG/14/13), однако, такие программы часто ограничены по числу участников в силу их интенсивного характера и могут быть недоступны в тот момент, когда возникает потребность в обучении. Для того чтобы принять взвешенное решение о том, какие курсы повышения квалификации и обучения в конкретной юрисдикции соответствуют их потребностям, новым или неопытным экспертам также необходимы базовые знания о каждом этапе патентной экспертизы.
4. В этой связи Международное бюро предлагает онлайновый базовый курс Академии ВОИС по патентной экспертизе, который позволит новым и неопытным экспертам получить ключевые технические и процедурные навыки, необходимые для проведения эффективной патентной экспертизы.

## Цели

1. Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у экспертов концептуальное понимание международной патентной системы, а также технические и процедурные знания об общемировых аспектах патентной экспертизы. Кроме того, курс будет направлен на отработку практических навыков, таких как использование баз данных для поиска по уровню техники, взаимодействие с заявителями, оценка соответствия требованиям патентоспособности. Основополагающие компетенции, полученные в рамках этого курса, позволят учащимся эффективно участвовать в экспертизе по существу и послужат базой для дальнейшей специализированной подготовки.
2. Ожидается, что базовый курс Академии ВОИС по патентной экспертизе будет способствовать достижению следующих задач:

* Укрепление потенциала небольших ведомств по всему миру путем предоставления базового инструмента для обучения и повышения квалификации экспертов.
* Предоставление государствам-членам гибкого, экономически эффективного и масштабируемого образовательного решения с использованием онлайновых средств обучения. Учет плотного рабочего графика экспертов при большом числе обучающихся благодаря онлайн-модулям, разработанным для изучения в индивидуальном темпе.
* Передача знаний о существующих процедурах и практике проведения экспертизы на ознакомительном уровне для лучшего понимания результатов работы других ведомств.
* Повышение качества экспертизы и, соответственно, качества патентов, выдаваемых ведомствами.

## Целевая аудитория

1. Основными слушателями базового курса будут новые или неопытные специалисты по проведению патентной экспертизы по существу в небольших ведомствах.
2. Курс будет бесплатным для всех экспертов патентных ведомств, а также для всех сотрудников ведомств интеллектуальной собственности государств — членов ВОИС. Представляется возможным рассмотреть предоставление доступа к данному курсу, потенциально за умеренную плату, студентам, патентным поверенным и всем, кто интересуется настоящей темой.

## Содержание и формат

1. Базовый курс Академии ВОИС по патентной экспертизе будет состоять из онлайн-модулей с индивидуальным темпом изучения. Возможно рассмотреть такие дополнительные опции, как лекции в прямом эфире и виртуальные дискуссионные форумы с преподавателями/специалистами в соответствующих областях. После завершения курса и сдачи итогового экзамена участники получат сертификат Академии ВОИС.
2. Основное внимание будет уделено концептуальному пониманию патентной системы, а также техническим и процедурным знаниям в области патентной экспертизы. Данный курс заложит основу для изучения более сложных материалов, которые будут доступны на платформе для дистанционного обучения и/или в учебных программах для конкретных юрисдикций, разработанных другими ведомствами или ВОИС. Предлагаемые элементы курса приведены в приложении к настоящему документу.
3. Онлайновая платформа для размещения курса, выполнения административных и управленческих задач будет предоставлена Академией ВОИС на базе Центра электронного обучения ВОИС.
4. Первоначально курс будет разработан и запущен на английском языке. Позднее, по запросу государств-членов, Международное бюро рассмотрит разработку версий на других языках.

## Разработка курса

1. Базовый курс Академии ВОИС по патентной экспертизе будет разработан и предоставлен Отделом международного сотрудничества РСТ совместно с Секцией дистанционного обучения ИС Академии ВОИС.
2. Участие ведомств в работе над курсом необходимо для минимизации ошибок, обеспечения нейтральности, учета различных практик, а также для сокращения дублирования существующих материалов и программам, предоставляемых другими ведомствами. Международное бюро предлагает создать целевую группу, включающую заинтересованные ведомства, с тем чтобы они могли внести свой вклад в составление и разработку курса, например путем обмена и проверки информации о сложившейся практике в своих юрисдикциях. Международное бюро также рассмотрит возможность привлечения внешних консультантов для написания и разработки материалов курса в разумные сроки.

## Польза курса

1. Онлайновый базовый курс поможет в решении первоочередных, основных образовательных задач небольших ведомств. Данный курс может служить предварительной ступенью для прохождения более сложных и/или разработанных для конкретной юрисдикции учебных программ, предлагаемых Международным бюро или другими ведомствами, для достижения максимальной эффективности и результативности.
2. После запуска базового курса Международное бюро продолжит проводить обучение на местах, чтобы удовлетворить различные потребности ведомств в обучении.

# Платформа для общения патентных экспертов

1. Настоящий проект направлен на создание виртуальной платформы для общения патентных экспертов с целью содействия сотрудничеству, обмену знаниями и постоянному профессиональному развитию патентных экспертов.
2. Инициатива будет реализована в виде небольшого пилотного проекта, ориентированного на конкретный регион и объединяющего группу экспертов, говорящих на одном языке и специализирующихся на одной области техники.

## Цели

1. Цели настоящего проекта: (i) совершенствование процесса экспертизы: обмен передовой практикой, советами и опытом для повышения единообразия и качества патентной экспертизы; (ii) содействие обмену знаниями: предоставление доступа к образовательным и научным статьям, тематическим исследованиям и важным патентным решениям; (iii) укрепление сотрудничества: предоставление экспертам возможности обсуждать проблемы, задавать вопросы и коллективно обсуждать сложные случаи; и (iv) поощрение непрерывного обучения: информирование экспертов о последних изменениях в патентном праве, технологических тенденциях, практике и инструментах экспертизы.

## Характеристики пилотного проекта

1. Пилотный проект будет обладать следующими элементами: (i) региональный характер: начало работы в конкретном регионе, что позволит использовать языковую и культурную общность; (ii) технологическая специфика: первоначальный фокус на конкретном технологическом секторе для удовлетворения целевых потребностей; (iii) интерактивная платформа; и (iv) вовлечение сообщества: форумы, виртуальные встречи и дискуссионные площадки, подразумевающие активное участие.

## Ожидаемые итоги

1. Ожидаются следующие итоги: (i) создание активного сообщества патентных экспертов с общими профильными знаниями; (ii) совершенствование практики проведения экспертизы и принятия решений; и (iii) выявление масштабируемых инструментов для будущего регионального и технологического расширения платформы для взаимодействия экспертов.
2. Проведение пилотного этапа проекта позволит протестировать и усовершенствовать его формат, что откроет возможности для его более широкого внедрения и, следовательно, оказания поддержки патентным экспертам во всем мире.
3. *Рабочей группе предлагается представить замечания касательно:*
   * 1. *предложения о разработке базового курса Академии ВОИС по патентной экспертизе для новых или неопытных патентных экспертов небольших ведомств, изложенного выше в пунктах 4–19; и*
     2. *предложения о реализации пилотного проекта по созданию платформы для общения патентных экспертов, описанного выше в пунктах 20–25.*

[Приложение следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДУЛИ ВВОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ НОВЫХ ИЛИ НЕОПЫТНЫХ ЭКСПЕРТОВ НЕБОЛЬШИХ ВЕДОМСТВ

# Введение

1. Настоящее приложение содержит общее описание предлагаемого курса для обсуждения на восемнадцатой сессии Рабочей группы по РСТ. На основании обсуждений на сессии и в рамках предложенной целевой группы, а также по требованию потенциальных ведомств-бенефициаров, в модули могут вноситься изменения.
2. Следующие модули основаны на известных общих чертах патентного поиска и экспертизы. В случае различия сложившихся практик или разночтений Международное бюро будет по возможности учитывать их в равной степени при содействии предложенной целевой группы.

# Предлагаемые модули

## Основы патентной системы и патентные заявки

1. В данном модуле будут рассматриваться концепция исключительных прав, сроки охраны, право приоритета, а также элементы типичной патентной заявки, такие как описание и формула(ы). Особое внимание будет уделено территориальному характеру патентного права и критериям патентоспособности.

## Общие этапы патентного делопроизводства

1. Наиболее часто встречающиеся этапы патентного делопроизводства, такие как формальная проверка, классификация и поиск по известному уровню техники, будут приведены в том порядке, в котором их обычно выполняют патентные эксперты.

## Формальная экспертиза

1. Курс будет посвящен экспертизе по существу, так как охватить все различные национальные/региональные формальные требования не представляется возможным. Однако некоторые схожие черты формальной экспертизы будут кратко рассмотрены в данном модуле, чтобы помочь пользователям понять процедуры патентного делопроизводства в общем.

## Классификация

1. Будет представлена концепция патентной классификации, в основе которой лежит Международная патентная классификация (МПК). Другие схемы классификации также будут рассмотрены, что поможет пользователям понять, с чем они могут столкнуться в результатах работы других ведомств.

## Достаточность раскрытия, обоснование формулы в описании и ясность

1. Будут представлены критерии, которые часто рассматриваются перед поиском по известному уровню техники. Также будут разъяснены основные понятия, относящиеся к формулам, такие как независимые и зависимые пункты формулы изобретения, при этом будет указано, что определения терминов и требования к формулам могут различаться в зависимости от юрисдикции.

## Патентоспособность объекта и промышленная применимость

1. Учитывая взаимосвязь между этими двумя критериями в некоторых национальных практиках, в данном модуле они будут рассматриваться вместе. Будут перечислены объекты, которые обычно не считаются патентоспособными, но с напоминанием о том, что существуют различные законы и практики.

## Поиск по известному уровню техники

1. В данном модуле будут рассмотрены концепция поиска по известному уровню техники, перечень наиболее часто используемых инструментов поиска, плюсы и минусы поиска с использованием классификаций и поиска по ключевым словам, а также будет разъясняться, где искать непатентную литературу.

## Новизна и изобретательский уровень

1. Будет приведена концепция «специалиста в соответствующей области техники», а также основы сравнения известного уровня техники с рассматриваемым изобретением. Будут изложены основные понятия, связанные с изобретательским уровнем. Более подробная информация, относящаяся к конкретным юрисдикциям, не будет изучаться в настоящем вводном курсе, она будет приведена в более углубленных курсах.

## Единство изобретения

1. Изложение основной концепции единства изобретения и методов регулирования ее отсутствия в различных юрисдикциях, например, в случае выделенных заявок, отказа или поиска по отдельным пунктам формулы. Будет использована информация из Руководства по международному поиску и предварительной экспертизе PCT.

## Совместное использование результатов работы

1. В данном модуле будет разъяснено, как находить и использовать патентные семейства, а также результаты работы других ведомств. Также будет рассказано о том, как в каждой юрисдикции по-разному называются некоторые общие процедуры делопроизводства.

## PCT и патентная экспертиза

1. Вновь будет рассмотрена основная концепция системы РСТ и рассказано о том, как читать и использовать отчеты о международном поиске РСТ и международные предварительные заключения о патентоспособности.

## Первое постановление ведомства

1. В данном модуле будет проанализировано, что обычно включается в письма о первом постановлении ведомства, а также на что следует обратить внимание экспертам, чтобы составлять точные и понятные уведомления для заявителей.

## Порядок действий после выдачи первого постановления и требования к внесению поправок

1. В данном модуле будет рассказано о том, что патентный эксперт может ожидать от заявителя после уведомления о первом постановлении, какие последующие действия следует предпринять, а также о том, какие требования к внесению поправок существуют в разных юрисдикциях.

## Прочие вопросы

1. Краткие сведения о порядке действий после одобрения заявки или отказа, других видах охраны, таких как полезные модели, уникальных особенностях формул в некоторых областях техники и т.д. Данный модуль не будет содержать техническую информацию, его задача — помочь пользователям при необходимости найти более детальную информацию по теме.

## Заключение

1. В последнем модуле участники вспомнят основные тезисы предыдущих модулей и подведут итоги. В нем также будет приведен список дополнительных учебных программ, организуемых ведомствами и ВОИС.

[Конец приложения и документа]